

BEF-SLIT MASK-G2S

SICK
Sensor Intelligence.

Информация для заказа

Тип	Артикул
BEF-SLIT MASK-G2S	2102654

Другие варианты исполнения устройства и аксессуары → www.sick.com/

Подробные технические данные

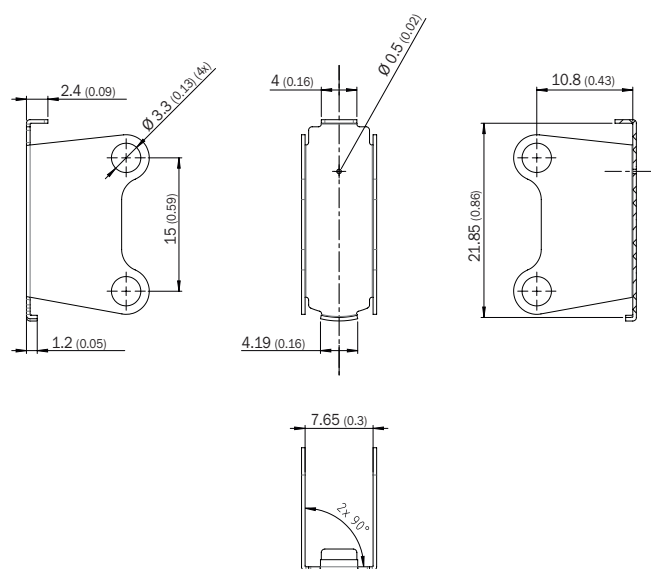
Технические характеристики

Группа принадлежностей	Диафрагмы
Описание	Щелевые диафрагмы с круглым отверстием, диаметр 0,5 мм, 2 шт., чёрные, расстояние срабатывания 50 мм (GSE2S) и 60 мм (WSE2S)
Материал	Алюминий
Комплект поставки	Щелевые диафрагмы (2 шт.)

Классификации

ECI@ss 5.0	27279202
ECI@ss 5.1.4	27279202
ECI@ss 6.0	27279202
ECI@ss 6.2	27279202
ECI@ss 7.0	27279202
ECI@ss 8.0	27279202
ECI@ss 8.1	27279202
ECI@ss 9.0	27273701
ETIM 5.0	EC002024
ETIM 6.0	EC002024
UNSPSC 16.0901	45121613

Габаритный чертеж (Размеры, мм)



ОБЗОР КОМПАНИИ SICK

Компания SICK – ведущий производитель интеллектуальных датчиков и комплексных решений для промышленного применения. Уникальный спектр продукции и услуг формирует идеальную основу для надежного и эффективного управления процессами, защиты людей от несчастных случаев и предотвращения нанесения вреда окружающей среде.

Мы обладаем солидным опытом в самых разных отраслях и знаем все о ваших технологических процессах и требованиях. Поэтому, благодаря интеллектуальным датчикам, мы в состоянии предоставить именно то, что нужно нашим клиентам. В центрах прикладного применения в Европе, Азии и Северной Америке системные решения тестируются и оптимизируются под нужды заказчика. Все это делает нас надежным поставщиком и партнером по разработке.

Всеобъемлющий перечень услуг придает завершенность нашему ассортименту: SICK LifeTime Services оказывает поддержку на протяжении всего жизненного цикла оборудования и гарантирует безопасность и производительность.

Вот что для нас значит термин «Sensor Intelligence».

РЯДОМ С ВАМИ В ЛЮБОЙ ТОЧКЕ МИРА:

Контактные лица и представительства → www.sick.com